(54) REVERSING DEVICE

(11) 3-211116 (A) (43) 13.9.19c (19) JP

(21) Appl. No. 2-2347 (22) 9.1.19

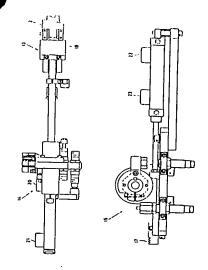
(71) RINNAI S K K.K.(1) (72) HA ĤIKO HAYASHI

(51) Int. Cl⁵. B65G47/90,B23Q7/00,B25J18/04,B65G47/248

PURPOSE: To enable unmanned operation by providing a reversing device, for machining both sides of a work, with mechanism for reversing work holding mechanism horizontally as well as mechanism for moving the reversing mecha-

nism vertically.

CONSTITUTION: A reversing device is formed of holding mechanism 13 for holding a case 2, horizontally moving mechanism 14 for moving the holding mechanism 13 horizontally, reversing mechanism 15 for rotating the holding mechanism 13 and horizontally moving mechanism 14 vertically by 180°, and the vertically moving mechanism (unillustrated) of the reversing mechanism 15. With this constitution, the case 2 is held by the holding mechanism 13, and the horizontally moving mechanism 14 is moved backward to move the holding mechanism 13 backward. When a sensor 21 is then operated, a rack 17 is moved rectilinearly, and reversing is performed by rotation of a pinion (unillustrated) meshed with the rack 17. At this time, the reversing mechanism 15 is moved vertically so as not to interfere with reversing.



(54) IC PACKAGE HANDLING METHOD

(11) 3-211117 (A)

(43) 13.9.1991 (19) JP

(21) Appl. No. 2-7569

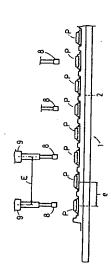
(22) 16.1.1990

(71) SHIN MEIWA IND CO LTD (72) ETSUSHI SHIGETOMO(1)

(51) Int. Cls. B65G47/91,H05K13/02,H05K13/04

PURPOSE: To improve handling efficiency by setting the lateral row disposition number of IC packages orthogonal to the tray feeding direction to be integer times more than the number of vacuum suction means, as well as setting the adjoining spacing of the vacuum suction means to be integer time more than the disposition spacing of the IC packages at the time of the lateral row disposition spacing being smaller than the minimum adjoining spacing of the vacuum suction means in an IC package handling method by vacuum suction.

CONSTITUTION: Under condition that lateral row disposition spacing (e) of IC packages P is smaller than the minimum adjoining spacing E of suction heads 8, the lateral row disposition number of the IC packages P is set to be integer times more than twice the number of the suction heads 8, and the IC packages P are disposed on trays 2. The adjoining spacing E of the suction heads 8 is further set to be integer times more than twice the lateral row disposition spacing (e), and thus the packages P are sucked.



(54) PANEL MATERIAL REVERSING/LOADING DEVICE

(11) 3-211118 (A)

(43) 13.9.1991 (19) JP

(21) Appl. No. 2-7476

(22) 16.1.1990

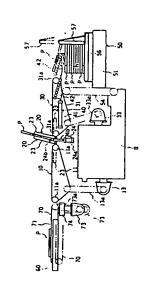
(71) NISSEI BUILD KOGYO CO LTD (72) HIROSHI MORIOKA

(51) Int. Cl⁵. B65G57/08,B65G15/24,B65G21/12,B65G47/248,B65G47/52,B65G47/90,B65G57/03

PURPOSE: To improve line speed in a reversing/piling device for building sizing panel by providing lateral travel conveyors connectedly on the upstream and downstream sides with a reversing device interposed in between, and connecting a discharge conveyor to the downstream side of the downstream side lateral

travel conveyor through transfer mechanism.

CONSTITUTION: Sizing panel material P fed by a transfer conveyor 70 is taken over by a first lateral travel conveyor 10 to be fed to reversing mechanism 20. The panel material P is clamped between the rotary arms $\overline{23}$, 23 of the reversing mechanism 20, then reversed to a second lateral travel conveyor 30 side, and delivered onto the second lateral travel conveyor 30. The panel material P on the second lateral travel conveyor 30 is discharged/stacked on a discharge conveyor 50 by the guide member 42 of transfer mechanism 40 standing by above the discharge conveyor 50. At this time, the spacing between the guide member 42 and the roller conveyor 56 of the conveyor 50 is set to correspond to the stack height (h).



THIS PAGE BLANK IDEPTON



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

03211117 A

(43) Date of publication of application: 13 . 09 . 91

(51) Int. CI

B65G 47/91 H05K 13/02 H05K 13/04

(21) Application number: 02007569

(22) Date of filing: 16 . 01 . 90

(71) Applicant:

SHIN MEIWA IND CO LTD

(72) Inventor:

SHIGETOMO ETSUSHI

IHARA YASUSHI

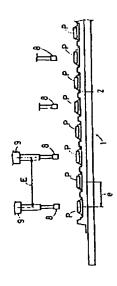
(54) IC PACKAGE HANDLING METHOD

(57) Abstract:

PURPOSE: To improve handling efficiency by setting the lateral row disposition number of IC packages orthogonal to the tray feeding direction to be integer times more than the number of vacuum suction means, as well as setting the adjoining spacing of the vacuum suction means to be integer time more than the disposition spacing of the IC packages at the time of the lateral row disposition spacing being smaller than the minimum adjoining spacing of the vacuum suction means in an IC package handling method by vacuum suction.

CONSTITUTION: Under condition that lateral row disposition spacing (e) of IC packages P is smaller than the minimum adjoining spacing E of suction heads 8, the lateral row disposition number of the IC packages P is set to be integer times more than twice the number of the suction heads 8, and the IC packages P are disposed on trays 2. The adjoining spacing E of the suction heads 8 is further set to be integer times more than twice the lateral row disposition spacing (e), and thus the packages P are sucked.

COPYRIGHT: (C)1991, JPO& Japio



PAGE BLANK (MERTO)

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫公開特許公報(A) 平3-211117

®Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号 ❸公開 平成3年(1991)9月13日

B 65 G 47/91 H 05 K 13/02 A C B

8010-3F 7039-5E 7039-5E

13/04

7039-5E

請求項の数 1 (全6頁) 審査請求 未請求

会発明の名称

ICパツケージのハンドリング方法

 $\bar{\mathbf{B}}$

頭 平2-7569 ②特

願 平2(1990)1月16日 22出

友 明 者 重 @発

悦 志 兵庫県宝塚市新明和町1番1号 新明和工業株式会社産業

機械事業部内

原 明 者 @発

靖

兵庫県宝塚市新明和町1番1号 新明和工業株式会社産業

機械事業部内

新明和工業株式会社 の出 顋 人

兵庫県西宮市小曾根町1丁目5番25号

弘 外2名 弁理士 前 田 理 る代

₽TI

1. 発明の名称

ICパッケージのハンドリング方法

2. 特許請求の範囲

(1) トレー上に多数個のICパッケージを縦横 に列を為す状態で配列し、

上記トレーをピックアップ位置に向って断続 的に送り込み移動させ、

ピックアップ位置で隣接間隔の変更可能な復 数個の真空吸着手段により該吸着手段と同数の ICパッケージを吸着保持し、

上記吸着手段を移行手段でセット位置へと移 行操作し、

セット位置に設けられた装填対象に上記IC パッケージを移し換え操作するICパッケージ のハンドリング方法であって、

トレーの送り込み方法と直交するICパッケ - ジの横列配置個数を真空吸着手段の個数の2 以上の整数倍に設定し、

ICパッケージの機列配費間隔が真空吸着手

段の最小隣接間隔よりも小さい条件下では、真 空吸着手段の隣接間隔を上記横列配置間隔の2 以上の整数倍に設定して、ICパッケージを吸 着保持することを特徴とする【Cパッケージの ハンドリング方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、平面上に縦横に並べ置かれたIC パッケージを処理対象として、複数個のICパッ ケージを同時に移し換え操作するためのハンドリ ング方法に関し、特に、ICパッケージの捕捉が 真空吸着手段によって行われる形態を対象とする。

(従来の技術)

例えば、隣接して配置された撥送ラインの一方 から他方へICパッケージの移し換えを行うよう な場合には、吸着ヘッドを備えたハンドリング装 置が使用される。この種のハンドリング装置にお いて、吸着ヘッドの隣接間隔を変更可能とするこ とは、例えば、特開昭62-235125号公報 に公知である。

(発明が解決しようと 課題)

上記ハンドリング装置で処理されるICパッケージは、通常、一定の配列ピッチで紙機に列を為す状態で供給されるが、配列ピッチはICパッケージのサイズによって異っていて一定していない。こうした場合でも、吸着ヘッドの隣接間隔が変更可能であれば、容易に対応できる。

しかし、近年では、I C チップの集穣度の向上に伴ってI C パッケージが小型化され、その配列ピッチの最小値はより小さくなる傾向にある。一方、吸着ヘッドの隣接間隔は、機構上の制約があって間隔寸法を小さくすることに限度がある。特に、複数の吸着ヘッドの隣接間隔を変更可能とするハンドリング装置では、間隔変更のための機構が障害になって、ヘッド間隔を小さくすることに無理がある。

このような場合、ヘッド間隔を基準にしてIC パッケージを配列し供給せざるを得ないが、これ では、1個のトレー当りのパッケージ配列個数が 一定数量に制約されるため、ハンドリング能率を

- 3 -

パッケージの機列配置個数を真空吸着手段の個数の2以上の整数倍に設置し、ICパッケージの機列配置間隔が真空吸着手段の最小隣接間隔よりも小さい条件下では、真空吸着手段の隣接間隔を上記機列配置間隔の2以上の整数倍に設定して、ICパッケージを吸着保持することに特徴がある。

(作用)

向上することは、水を生じ、特に大小にサイズの 異るICパッケージをハンドリングする際に生産 性が低下する不利があった。

この発明は上記の問題点を解消するものであって、その目的は、I C パッケージがそのサイズに適応した小さな配列ピッチで供給される場合にでも確実に移し換えを行うことができ、ハンドリング能率を向上することのできるハンドリング方法を提供するものである。

(課題を解決するための手段)

この発明方法においては、トレー上に多数個の I Cパッケージを縦横に列を為す状態で配列し、上記トレーをピックアップ位置に向って断続時間 送り込み移動させ、ピックアップ位置で隣接間隔 の可変の複数個の真空吸着手段により該吸着手段 を移行手段でセット位置へと移行操作し、セット位置に設けられた装填対象に上記 I Cパッケージを移し換え操作する。

そして、トレーの送り込み方向と直交するIC - 4 -

に要する待ち時間を減少することで能率良くIC パッケージを移し換え操作できることになる。

(実施例)

第1図~第4図は、この発明に係るハンドリング方法をエージング時のICパッケージの移し換えに適用した実施例を示す。

第2図において、1はメインライン、2はメインライン1で断続的に送り移動されるトレー、3はエージングライン、4はエージングラインで循環状に送り移動されるエージング基板、5はエージング装置である。

第3図及び第4図に示すように、トレー2上には縦横に列を為す状態で多数個のICパッケージ Pが並べ置かれている。また、エージング基板4 上には、パッケージPを駆動回路に接続するため の押接接続型のソケット6が装着されている。I CパッケージPはトレー2から数個ずつ取り上げ られ、ソケット6に移し換え装填される。そして、 全てのソケット6にICパッケージPを装填し終 ると、エージング基板4はエージング装置5へ送 り込まれ、そこで、動作特性を安定化するための 劣化促進処理を受ける。処理された I C パッケー ジ P は、再びメインライン 1 上のトレー 2 に戻さ れて、次段の検査工程へと送られる。第2 図中、 符号 C 1 は I C パッケージ D をトレー 2 から取り 上げ操作するピックアップ位置、C 2 はソケット 6 への移し換えが行われるセット位置である。

1 CパッケージPの移し換えは、第3図及び第4図に示すハンドリング装置7によって自動的に行われる。このハンドリング装置7は、真空圧によって1 CパッケージPを吸着する4個の真空吸着手段8 (以下、単に吸着ヘッドと言う)を有し、この吸着ヘッド8を昇降手段9と、図外の例えば産業用ロボットからなる移行手段とで上下、左右及び前後に移行操作できるよう構成し、さらに、昇降手段9と移行手段との間に、吸着ヘッド2の 隣接間隔 Eを変更するための間隔変更手段10を設けてなる。

間隔変更手段10は、前後一対のガイド輸12 と、この輸12に左右摺動自在に支持される4個

- 7 -

った状態で間隔値が変更される。

上記のように構成されたハンドリング装置7は、第4図に示すように、吸着ヘッド8の隣接間隔をトレー2上のICパッケージPの配列ピッチと一致させ、各吸着ヘッド8でICパッケージPを横列の一端側から吸着してソケット6へと移し換える。トレー2上でのICパッケージPの配列ピッチと、ソケット6の配列ピッチとが異る場合には、移行途中に吸着ヘッド8の隣接間隔を変えて移し換えを行うこともある。

上記の移し換え操作は、ICパッケージPの機列配置間隔e(第1図参照)が、吸着ヘッド8の最小隣接間隔と同じかこれより大きい場合に行われる。しかし、前記機列配置間隔eが吸着ヘッド8の最小隣接間隔より小さい場合には、各吸着することがイッド8でICパッケージPを吸着することが不可能となる。こうした場合にでも、ICパッケージPの移し換えを確実にしかも能率良く行うために、次のようなハンドリング方法により移し換えを行う。

のスライダ13と、左右両端のスライダ13をそれぞれナット14を介して送り操作するねじ軸15と、一対のギヤ16.17を介してねじ軸15を回転駆動するモータ18と、各スライダ13を連動可能に連結するピニオンラック機構19とで構成されており、ガイド軸12を支持する左右のガイド枠22及び両枠22を支持する固定枠23を介して移行手段に装着されている。 昇降手段9は各スライダ13の前端に装着されている。第3

ねじ触15には、その中央部を境にして右ねじ 15aと左ねじ15bとが形成されている。その ため、ねじ触15を右方向又は左方向に回転操作 すると、左右両端のスライダ13が互いに接近し 或いは遠ざかるように移行する。この移行動作は、 中間の2個のスライダ13にそれぞれ装着された ピニオン20と、これに噛み合う一対のラック2 1とを介して中間の2個のスライダ13にも伝え られる。この構造により、4個のスライダ13は 同時に移動して、互いの隣接間隔を常に一定に保

- 8 -

すなわち、このハンドリング方法においては、トレー2上に多数個のICパッケージPが縦機に列を為す状態で配列されていること、このトレー2がピックアップ位置C1に向って断続的に送り込みが移動されること、ピックアップ位置C1において4個の吸着ヘッド8によりこれと同数のICパッケージPを吸着した状態の吸着ヘッド8を移行手段でセット位置C2へ移行操作すること、及びマット位置C2において、そこに设けられたソケット(装填対象)6にICパッケージPを移し換え操作することを基本的な要件とする。

そして、I Cパッケージ P の 横列配置間隔 e が 吸着ヘッド 8 の最小隣接間隔よりも小さい条件下では、I Cパッケージ P の横列配置個数を吸着ヘッド 8 の個数の 2 以上の整数倍に設定して、I Cパッケージ P をトレー 2 上に配置する。 さらに、 吸着ヘッド 8 の隣接間隔 E を上記横列配置間隔 e の 2 以上の整数倍に設定して、I Cパッケージ P を吸着保持する。図では、隣接間隔 E が横列配置

上記ハンドリング方法では、第1図に示すように、4個のICパッケージPを移し換えた後、同じ横列の残りのICパッケージPを移し換え操作する。そして、横列全てのICパッケージPを移し換えし終ると、トレー2を縦列の隣接間隔とでは列配置個数が吸着へッド8のの関数の奇数倍である場合には、吸着へッド8の隣接間隔Eを横列配置間隔eの奇数倍にする。

尚、上紀実施例では、ピニオンラック機構19で4個のスライダ13を連動させるようにしたが、この構造に限定する必要はなく、例えばリンク機構を採用してもよい。

また、この発明はICパッケージPのハンドリング作業の全てに適用できるので、適用対象はエ

- 11 -

4. 図面の簡単な説明

図面はこの発明に係るハンドリング方法の実施 例を示し、第1図は原理説明図、第2図は適用例 を示すライン配置図、第3図はハンドリング装置 の平面図、第4図はハンドリング装置の正面図で ある。

2…トレー

7…ハンドリング装置

8…真空吸着手段(吸着ヘッド)

9 … 昇降手段

10…間隔変更手段

P…ICパッケージ

C 1 …ピックアップ位置

C 2 …セット位置

E…吸着ヘッドの隣接間隔

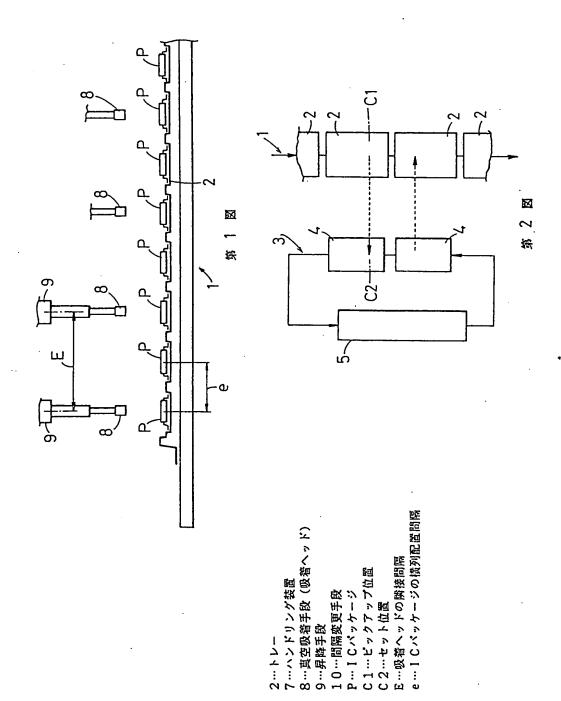
e…ICパッケージの横列配置間隔

特許出願人 新明和工業株式会社 (古) (日) 代理 人 弁理士 前 田 弘(16年1年22年2) ージングライ: 移し換え作業には限定しない。 例えば、ICパッケージを個別にケースに装填し 包装する場合や回路基板に実装する場合等にも適 用できる。

上記実施例では、表面実装型のICパッケージを示したが、移し換え対象は挿入型のものであってもよい。

(発明の効果)

- 12 -



2…トレー

10…間隔変更手段 P…ICパッケージ

